

2023年10月吉日

会員各位

2023年度第2回クリーン化分科会のご案内

一般社団法人 日本粉体工業技術協会
クリーン化分科会

コーディネータ	工学院大学教授	並木 則和
副コーディネータ	東京工業大学教授	鍵 直樹
代表幹事	東洋紡エムシー株式会社	林 敏昭

拝啓

貴社いよいよご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は当協会にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年度第2回クリーン化分科会の開催が決定しましたので、ご案内を差し上げます。

クリーン化分科会は、1990年に、LSIの高集積化・微細化の進展に伴い要求される超清浄プロセス空間環境に係わるクリーン化関連の技術問題を取り上げ、参加会員に情報交換や技術交流の場を提供し、便宜をはかることを目的に発足しました。その後、国内の半導体産業やクリーン化技術を取り巻く環境の変化に対応して、機械、食品などの産業分野や、一般家庭やオフィスなどの生活空間のクリーン化技術に対象を広げて活動を進めてきました。昨今、国内の半導体産業の立て直しが図られ、工場の新設計画が進められています。そこで、今回の分科会は、当分科会の原点である、半導体製造に関わるクリーン化に焦点を当てて企画しました。半導体製造に必要な高度なクリーン環境を整備するための技術開発に取り組まれている高砂熱学工業株式会社様の高砂熱学イノベーションセンターの見学と、半導体製造に関わるクリーン化技術についての講演会を行います。

何かとご多用とは存じますが、多数ご参加の上、最新技術の情報交換及び人脈形成の場としてご活用いただきますよう、お願い申し上げます。

敬具

—記—

- 日時 2023年12月4日（月） 13:30～17:00
- 場所 高砂熱学工業株式会社
高砂熱学イノベーションセンター
茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘 2-19
<https://www.tte-net.com/lab/introduction/index.html>
- プログラム

□開会挨拶 工学院大学 並木則和 教授 13:30~13:35

□見学 13:35~15:15

- ・高砂熱学イノベーションセンター施設見学
高砂熱学工業ご担当者様

□講演 15:20~16:55

- ・半導体製造に関わるクリーン化技術
オフィスシラミズ 白水好美 様
- ・旋回流誘引型成層空調システム
高砂熱学工業株式会社 熊谷博英 様

□閉会挨拶 代表幹事 林 敏昭 16:55~17:00

4. 参加費 会員:5,000円[うち消費税454円]
非会員:7,000円[うち消費税636円]
[消費税等込/税率10%]
(当日集金いたします)

5. 登録番号 T8130005012383

6. 定員 30名

7. 申込方法 以下のURLあるいはQRコードからお申し込み下さい。

<https://forms.office.com/r/HjxHP1B2qx>



入力されたメールアドレス宛に事前資料をお送りしますので、お申し込み時に間違いがないかご確認をお願いいたします。

8. 申込締切 2023年11月17日(ただし、定員に達し次第、締め切りとします。)

9. 当日連絡先 090-4561-5609 (代表幹事 林 携帯電話)

10. 注意事項

- ・体調がすぐれない方は、当日の参加をお控えください。

【個人情報の管理について】

※いただいた個人情報は当分科会が責任を持って管理し、当分科会と協会からの案内にのみ使用します。

以上